THIS PAGE IS INSERTED BY OIPE SCANNING AND IS NOT PART OF THE OFFICIAL RECORD

Best Available Images

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

BLACK BORDERS

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT

BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLORED PHOTOS HAVE BEEN RENDERED INTO BLACK AND WHITE

VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS

UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE THE BEST AVAILABLE COPY. AS RESCANNING WILL NOT CORRECT IMAGES, PLEASE DO NOT REPORT THE IMAGES TO THE PROBLEM IMAGE BOX.

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008217623

WPI Acc No: 1990-104624/ 199014

XRAM Acc No: C91-080268 XRPX Acc No: N91-142194

Mfr. of solid-state electron-emissive element - forms particle-contg. conductor thin film on electrode pair, and heats film by flowing current Dwg 0/5

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 2056822 Α 19900226 JP 88210445 19880826 199014 B Α <u>US 502311</u>0 19890501 199126 Α 19910611 US 89345173 Α

CRO.

Priority Applications (No Type Date): JP 88210445 A 19880826; JP 88107570 A 19880502

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 2056822 A 6

Abstract (Basic): JP 2056822 A

Electron emitter having an emission region formed on a substrate between two electrodes is formed by: forming a conductive thin film of particles of size several tens of Angstroms to several microns between the electrodes; and heat treating the film by supplying current to it. In a pref.

embodiment, the film has voltage controlled negative resistance characteristics. ADVANTAGE - Method allows the design of the film island structure to be controlled, with reduced fluctuation in quality and performance; and the prod. can withstand long use with stable emission of current and min. or no film cracking. (First major country equivalent to J02056822-A) (12pp Dwg.No.1A/6)

Title Terms: MANUFACTURE; SOLID; STATE; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; FORM; PARTICLE; CONTAIN; CONDUCTOR; THIN; FILM; ELECTRODE; PAIR; HEAT; FILM; FLOW; CURRENT

Index Terms/Additional Words: COLD; CATHODE

Derwent Class: L03; P42; U11; U12; U14; V05; W05

International Patent Class (Additional): H01J-009/02

File Segment: CPI; EPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): L03-C02A

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C05C7; U11-C18B; U12-B03B; U12-B03X; U14-H01F; V05-L01; W05-E

25-Jul-03

1

		ž
	ı	

ELECTRON EMITTING ELEMENT MANUFACTURE

Patent Number:

JP2056822

Publication date:

1990-02-26

Inventor(s):

NOMURA ICHIRO; others: 03

Applicant(s):

CANON INC

Requested Patent:

☐ JP2056822

Application Number: JP19880210445 19880826

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01J9/02

EC Classification:

Equivalents:

JP1953806C, JP6087392B

Abstract

PURPOSE:To attempt improvement of unevenness in the structure of an island, and the deterioration of an element, etc., by providing a thin-film conductive coat containing minute particles between mutually facing electrodes on a substrate, and subjecting the coat to electrification and resultant heating for forming an electron emitting portion.

CONSTITUTION: A pair of Ni electrodes 7, 8, for example, are formed on the surface of a substrate 6 and then, minute particles are applied to a gap region between the electrodes 7, 8 for forming a thin-film conductive coat 9. With voltage impressed upon the electrodes 7, 8, the thin-film conductive coat 9 is electrified to increase the voltage so that the amount of a current flowing through the thin-film conductive coat 9 is increased for causing the thin-film conductive coat 9 between the electrodes 7, 8 to be destroyed by Joule heat. After such a forming process like this, a discontinuous film 10 having an island made of SnO2 minute particles is formed and consequently used as an electron emitting portion. This makes it possible to design the structure of the island, together with the capability of minimizing intra-element unevenness, and a stable emission current can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

			•
			٠

⑩ B 本 国 特 許 庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-56822

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)2月26日

H 01 J 9/02

Α 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全5頁)

電子放出素子の製造方法 会発明の名称

> ②持 顧 昭63-210445

頤 昭63(1988) 8月26日

優先権主張 20昭63(1988)5月2日30日本(JP)30特願 昭63-107570

@発明者 村 Êß @発明者 金 子 哲 也 @発 明 者 坂 野 嘉和 饱発 明 者 武田 俊 彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

の出 頭 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 豊田 善雄

1. 発明の名称

電子放出業子の製造方法

2.特許請求の範囲

1. 一対の電極間に微粒子を含む薄膜導電体膜を 設け、該莓製導電体に通電加熱を施すことによ り、電子放出部を形成する電子放出素子の製造方 法。

- 2. 薄膜導電体が導電性微粒子を含む膜である第 1 項記載の電子放出案子の製造方法。
- 3. 微粒子をガスディポジション法によって電極 間に分散させた第1項記載の電子放出素子の製造 方法。
- 4. 微粒子を塗布によって電極間に分散させた第 1.項記載の電子放出素子の製造方法。
- 5. 樟膜導電体がすくなくとも電子放出に係る数 粒子と、前記一対の電極間に電流を挽す欲粒子と の混合微粒子からなる第1項記載の電子放出素子 の製造方法。

3 . 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は電子放出業子に関し、更に詳しくは衰 面伝導形電子放出素子の製造方法に関する。

[開示の概要]

本明細書及び図面は、麦面伝導形電子放出業子 の製造方法において、一対の電極間に微粒子を含 む薄膜導電体を設け、通電加熱を施し電子放出部 を形成することにより、島橋造のパラツキや宝子 劣化等を改善する技術を開示するものである。

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる主子 として、例えば、エム アイ エリンソン(N. I. Elinson)等によって発表された冷陰極素子が知 られている。 [ラジオ エンジニアリング エレ クトロン フィジィツス(Radio Eng. Electron. Phys.) 第10卷、1290~1296頁、1965年]

これは、基板上に形成された小面積の篠鸌に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現像を利用するもので、一般には寒間伝道

		v

形電子放出案子と呼ばれている。

この姿面伝導形電子放出素子としては、前記エリンソン等により開発されたSnO z (Sb) 薄膜を用いたもの、Au薄膜によるもの[ジー・ディトマー"スイン ソリド フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films") 、9 巻、317 頁。(1972年)]、ITO 薄膜によるもの[エム ハートウェル アンド シージーフォンスタッド "アイイーイートランス" イーディーコンファレン(N. Hartwell and C.G.Fonstad: "IEEE Trans.ED Conf.")519 頁,(1975年)]、カーボン薄膜によるもの[荒木久他: "真空",第26巻,第1号、22頁,(1983年)]などが報告されている。

これらの表面伝導形電子放出案子の典型的な案子構成を第5回に示す。同図において、1および2は電気的接続を得るための電極、3は電子放出材料で形成される確膜、4は基板、5は電子放出部を示す。

従来、これらの装面伝導形電子放出素子におい

ては、電子放出を行う前にあらかじめフォーミングと呼ばれる通電加熱処理によって電子放出電電力を取り、前記電極1と電極2の間にれた電子を印加する事により、薄膜3に通電し、これを正より発生するジュール熱で薄膜3を局所的にな状態変形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

本お、電気的に高抵抗状態とは、薄膜3の一部に 0.5 μm ~ 5 μmの 鬼裂を有し、且つ鬼裂内が所謂 島構造を有する不遠続状態膜をいう。島構造とは 一般に 数十 A から数 μm径 の 微粒子 が 基板 4 に あり、各数粒子は空間的に不連続で電気的に連続な 能をいう。

従来、表面伝導形電子放出素子は上述高抵抗不 連続膜に電極1,2により電圧を印加し、素子表 面に電流を流すことにより、上述数粒子より電子 放出せしめるものである。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記の様な従来の通電加熱によ

るフォーミング処理によって製造された電子放出 素子には、次のような問題点があった。

- 1) 電子放出部となる島構造の設計が不可能なため、素子の改良が難しく、素子間のパラッキも生じやすい。
- 2) 島構造の寿命が短かく且つ安定性が悪く、また外界の電磁被ノイズにより素子破壊も生じや すい。
- 3) フォーミング工程の際に生じるジュール熱が 大きいため、基板が破壊しやすくマルチ化が難 しい。
- 4) 島の材料が金、銀、Sn0 2、ITO 等に限定され 仕事関数の小さい材料が使えないため、大電流 を得ることができない。

以上のような問題点があるため、表面伝導形電子放出案子は、案子構造が簡単であるという利点があるにもかかわらず、産業上積極的に応用されるには至っていなかった。

本発明は、上記の様な従来例の欠点を除去した 新規な電子放出案子の製造方法を提供することを 目的とする.

[課題を解決するための手段]

本発明は対向する電極間に数粒子を含む薄膜導電体を設け、この薄膜導電体に通電加熱(フォーミング)を施し、上述島構造を有する不直続状態膜を形成して電子放出部とすることにより、上記目的を達成するものである。

本発明における島構造の微粒子は薄膜導電体内に含まれる微粒子と同一であり、この微粒子が電子放出部となる。また、この微粒子はガスディポジション法や分散盤布法等により電極間に分散される。

[作用]

数粒子を含む薄膜薄電体は、通電加熱により熱 分解され、電極間には数粒子のかが形成されることになる。この方法によれば、フォーミング時の 熱量を少なくすることができるため、膜割れや 板割れを防止することができる。また、鳥材の選 択が可能となり、且つ鳥構造の形成が安定するため、制御性もより向上させることができる。

		-	-	
			V	

[実施例]

実施例 1

第1 図は本発明における電子放出案子の構成図であって、通電加熱前の状態を示したものである。

図中、6は、ガラスもしくは石英等の基板、9は教粒子を含む薄膜導電体膜、7 および8は前記薄膜導電体膜9に電流を流すための電極である。

次に、本実施例における電子放出素子の製造方法を説明する。

① 石灰の基板 6 表面の脱脂及び洗浄を行う。
② 基板 6 の表面に、通常よく用いられる真空、成膜プロセスとフォトリソプロセスにより、 Hi の電板 7 、8 を形成する。電極材としては、一般的な導電性材料、 Au、 Pt. Ag等の金属の他、 Sn0 2、170 等の酸化物導電性材料でも使用できる。電極 7 、8 の厚みは数100 A から数 μm程度が適当であるが、この数値に限るものではない。また電極間隔 L の寸法は電極対向間隔が

置されるが、電子放出に襲し電極間隔し部以外

の微粒子は実質的に電圧が印加されないため、

何ら支障をきたさない。また、数粒子の配置密

度は塗布条件、及び微粒子分散液の調整により

・ 数μmmから数100μm が適当であり、本実施例にお

変化し、これに合わせて電極間隔上に流れる電流量も変化する。

本実施例における微粒子材料としては、粒径1000 A 以下の Sn0 z 微粒子を用いたが、これ以外の材料を用いることもできる。具体的には、 LaB 6, CaB 6, YB 4, GdB 4 などの硼化物、 TiC, Zr C, Hf C, Ta C, Si C, Wc などの炭化物、 Ti N, Zr N, Hf N などの変化物、 Nb, No, Rh, Hf, Ta, W, Re, Ir, Pt, Ti, Au, Ag, Cu, Cr, Al, Co, Ni, Fe, Pb, Pd, Cs, Ba などの金属、 1n z O z, Su O z, Sb z O z などの金属酸化物、 Si, Ge などの半導体、カーボン、 Ag Ng などを一例として挙げることができる。 なお本発明は上記材料に限定されるものではない。

本実施例における分散液としては、微粒子(SnOz, 1.0g)、有機溶媒(NEK (メチルエチルケトン):シクロヘキサン=3:1,800ce)の各材料をガラスピーズと共にペイントシェーカーで24時間攪拌し、分散液とした。

本実施例における、確膜導電体膜 9 は、上記分 散液を一般に良く用いられるディピング法やスピ ナー法等の分散盤布法により形成した。この時シート抵抗が数10kQ以下の抵抗値になるように形成した。

③ 次に、真空度 1 × 10 - 5 Torrの環境において、電板 7 、8 に電圧を印加し、箱膜 幕膜 幕間 では、電板 7 、8 に電圧を上昇させると、箱膜 幕間 では、電流が増加し、電極 7 、8 間間 の 移膜 導電体膜 9 がジュール 熱により 破壊 電の るで 2 図によった 2 の 要子の 優略を 9 2 図において、10はフォーミング 工程により形成において、10はフォーミング 工程により形成にた Sn0 2 微粒子を A とする不違・機 であ

以上の工程により作製された素子を10~5Torr以上の真空下に置き、先に述べたように電極7,8間に電圧を印加し、素子上面に設けられた引き出して種(図示せず)で電子を引き出したところ、安定した電子放出が確認された。

従来のフォーミングによる素子の作成においては、全く電子放出を示さないものや、数10%も特性がほらつく例が多かったが、この方法によっ

		-	

て作成した素子では、素子間のばらつきが非常に小さく24 V の電圧印加で平均放出電流1.2 μ A (±10%) が安定に得られた。しかも、この特性を10時間以上も維持し、斑命の点でも向上していることがわかった。また数粒子径や造布条件を変化させると、それぞれの条件に応じて放出電流の異なる案子が再現良く作製できた。

また、フォーミング工程の際に発生するジュール無も従来と比べ数分の一程度であり、基板や電極に破損のない案子が作製できた。

実施例 2

第3図は、本発明の第2の実施例における電子 放出業子の構成図であって、通電加熱前の状態を 示したものである。図中、11は本実施例における 散粒子を含む慈脱導電体膜である。他の構成は前 記実施例1と同様であり、基板6上に電極7、8 を形成する。このとき、電極間隔 L は 5 μm、電極 解W は 10 mm とした。

次に、超数粒子の製膜法として広く知られているガスデポジション法(「粉体と工業」Vol.19。

- ① 有機溶剤が分解し、ハイドロカーボン等の炭化物質が表面上に析出し、特性を劣化させる。
- ② 有機溶剤が分解イオン化し、このイオンが 電子放出部に衝突することにより、電子放出特 性を劣化させる。

本実施例のガスディポジション法によって形成された素子は、分散塗布法によってつくられた素子に比べてこのような欠点がなく、良好な特性が得られた。

実施例3

前記実施例1で説明した案子において、微粒子材料としてSnOzとAuを混合した微粒子分散液を用いた。混合割合はモル比でAu:SnOz=2:1とした。他の構成及び作製手順は実施例1と同様である。

本実施例では、SnOzが電子放出に係る微粒子となり、Auが電極間の事電を得るための微粒子となる。

本素子は、フォーミング前の素子抵抗が低く、

No.5、1987)により、0.1μm 以下の銀欲粒子で毎 膜游電体膜11を形成する。ガスディポジション法 は、粒径が0.1μm 以下のきわめて小さな粒子によ る製膜が可能であり、材料としては、銀以外に 金、銅、ニッケルなど様々な金属材料により製膜 できる。毎膜源電体膜11の幅Wは2mmに形成し た。

次に、実施例 1 と同様にフォーミング工程技、 第 4 図に示すように電子放出素子を形成した。第 4 図において、12はフォーミング工程により形成 された銀微粒子を島とする不連続膜である。

上述した電子放出案子において、実施例 I と同様に特性を評価したところ、同様な結果が得られた。

また、実施例1の分散塗布法による電子放出業子はその製造時に有機溶剤が介在しているが、本実施例における電子放出業子は、微粒子のみで素子が製造できる。一般に、案子に残存する有機溶剤は、案子を駆動したときに次のような問題を引き起こすものと考えられている。

フォーミング時の楽子電圧を低くすることができるため、フォーミングによる業子劣化を最小限に抑えることができる。また、本実施例の業子は、下記表 1 に示すように実施例 1 の業子に比べ、同じ放出電流を得る場合の業子電圧を低くすることができた。

妻 1

特 性 亲 子	放出電流	駆動電圧
実施例 1	1.0μА	2 3 V
実施例 3	1.0μА	2 0 V

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、対向する電極間に微粒子を含む薄膜薄電体を設け、この薄膜薬電体に通電加熱(フォーミング)を施し、前記微粒子による不選続膜を形成することにより、次のような効果が得られる。

1) 島構造の設計が可能となり、案子間のバラッキも従来に比べ非常に少なくすることができ

			٠.
			-

- 2) 島構造の寿命を向上させ、且つ安定した放出 電流が得られる。
- 3) 股割れや、基板割れを生じにくい。
- 4) 不遵統膜の島の材料の選択が可能となる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1回及び第2回は第1の実施例を示す図、第 3 図及び第4 図は第2 の実施例を示す図、第5 図 は紫子の典型的な構成図である。

1,2,7,8…電極

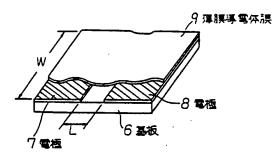
3 … 瘫膜

4 , 6 … 基板

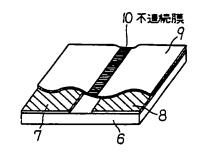
9,11… 海膜導電体膜 10,12… 不遊続膜

出願人

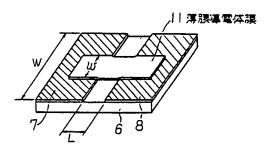
代理人



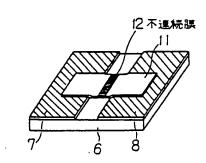
電子放出素子の構成図(通電加熱前) 第1図



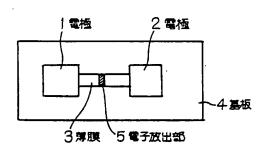
電子放出素子の構成図(通電加熱後) 第2図



電子放出素子の構成図(通電加電前) 第3図



電子放出素子の構成図(通電加熱後) 第4図



電子放出素子の典型的な構成図 第5図